

Judul:

Studi disorder lapisan tipis amorf silikon karbon ($a\text{-SiC:H}$) hasil deposisi metode DC sputtering

Pengarang/Penulis:

Lusitra Munisa, author

Subjek:

Nomor Panggil:

AJ-Pdf

Penerbitan:

Makara Seri Sains

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)